

Tematyka konferencji

- Aparatura i systemy pomiarowe
- Metrologia w procesach technologicznych wytwarzania elementów maszyn
- Metrologia w systemach zapewnienia jakości
- Pomiar powierzchni w skali makro, mikro i nano
- Współrzędnościowa technika pomiarowa
- Techniki pomiarowe w analizie procesów i urządzeń technologicznych
- Metrologia w różnych obszarach zastosowań w budowie maszyn
- Techniki wizualizacji i wirtualizacji

Język obrad

polski (Polish)
angielski (English)

Tematyka konferencji

- Sesje plenarne
- Obrady w sekcjach tematycznych
- Sesja plakatowa
- Prezentacje firm, producentów aparatury pomiarowej
- Wystawa sprzętu pomiarowego

Materiały konferencyjne

Wszystkie referaty będą recenzowane i zostaną wydane jako materiały konferencyjne w formie książkowej.

Komitet Naukowy będzie rekomendował artykuły do niżej wymienionych czasopism: Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, Open Engineering, Metrology and Measurements Systems, Advances in Production Engineering & Management.

Koszt publikacji (wymagana dodatkowa opłata) zgodna z cennikiem wydawcy.

Autoryzy będą też mogli opublikować swoje recenzowane artykuły w innych czasopismach według własnych deklaracji.

Adres do korespondencji

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

Polska

tel. +48 41 34 24 434

www: mwtw2022.tu.kielce.pl

email: mwtw2022@tu.kielce.pl

Terminarz konferencji

28.02.2022 - zgłoszenie wstępne referatu w postaci streszczenia i wypełnienia karty zgłoszenia

30.04.2022 - wysłanie pełnego referatu zgodnie z wymogami przygotowania do druku na podstawie komunikatu nr 2

15.06.2022 - otrzymanie recenzji referatu z wymogami naniesienia poprawek w tym przypadku przedstawienie poprawionego referatu

30.06.2022 - dokonanie wpłaty za uczestnictwo w konferencji

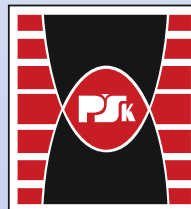
15.07.2022 - otrzymanie oficjalnego zaproszenia z podaniem programu konferencji - komunikat nr 3

Organizator

Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Politechnika Świętokrzyska

Uwaga !

Koszt konferencji będzie ustalony do dnia 30.04.2022 i będzie zależny od uzyskania dotacji pochodzącej od sponsorów.



Politechnika Świętokrzyska
Kielce University of Technology



XVIII Krajowa
IX Międzynarodowa
Konferencja Naukowo - Techniczna

METROLOGIA

W

TECHNIKACH WYTWARZANIA



Kielce, 14-16 września 2022 r.

K o m u n i k a t n r 1

Szanowni Państwo,

Z wielką radością pragnę poinformować, że po 4-letniej przerwie spowodowanej pandemią podejmuję działania zmierzające do zorganizowania kolejnej, cyklicznej, XVIII już konferencji pn. „Metrologia w Technikach Wytwarzania”, która będzie zarazem IX-tą konferencją o wymiarze międzynarodowym.

Po prawie 25 latach organizacji tej konferencji podjęła się moja uczelnia - Politechnika Świętokrzyska - reprezentowana przez Katedrę Technologii Mechanicznej i Metrologii, gdyż moje środowisko naukowe organizowało w 1996 r. VI edycję tej konferencji.

Szczególnym powodem zorganizowania w Kielcach tego naukowego spotkania jest to, że w 2022 r. będę obchodził Jubileusz 50-lecia mojej pracy w Politechnice Świętokrzyskiej. Z tego względu konferencja ta będzie podsumowaniem mojej działalności naukowo-dydaktycznej na Uczelni, na której uzyskałem kolejne stopnie naukowe i tytuły profesorskie, będąc zatrudnionym na kolejnych stanowiskach od asystenta stażysty do profesora zwyczajnego, a także pełniąc kolejne uczelniane funkcje od kierownika Zakładu i Katedry, dziekana Wydziału oraz rektora Uczelni.

W trakcie swojej działalności naukowej i organizacyjnej miałem wielką przyjemność współpracować prawie ze wszystkimi uczelniami technicznymi w kraju oraz z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, a także z wieloma podmiotami gospodarczymi w zakresie projektowania i wdrażania do produkcji wielu systemów pomiarowych i innowacyjnych procesów technologicznych.

Z wielką radością będę gościł osoby, z którymi współpracowałem i którzy byli uczestnikami ostatnich czterech konferencji. Do tych osób kieruję zaproszenie do udziału w XVIII Krajowej i IX Międzynarodowej Konferencji „Metrologia w Technikach Wytwarzania” i liczę na pozytywną odpowiedź.

Dotychczasowym zwyczajem tej konferencji jest to, że zostaną wydane materiały zawierające wygłoszone referaty z zaznaczeniem, że będzie to wydawnictwo do użytku wewnętrznego (bez ISBN). Natomiast po konferencji Komitet Naukowy zarekomenduje opublikowanie zgłoszonych referatów do odpowiednich wysoko punktowanych czasopism. Dlatego wygłoszone referaty będą mogły być przedstawione w wersji rozszerzonej i powinny być opracowane zgodnie z redakcyjnymi wymaganiami tych czasopism. Do rekomendowanych czasopism należy zaliczyć: Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, Open Enigeering, Metrology and Measurements Systems, Measurement, Advances in Production Engineering & Management, International Journal of Advanced Manufacturing Technology.

Do zobaczenia na kolejnej Konferencji „Metrologia w Technikach Wytwarzania”.

prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak
dr hc. (multi)
Przewodniczący Komitetu
Naukowego Konferencji

Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn
Politechniki Świętokrzyskiej

zaprasza Panią/Pana*

do aktywnego udziału w

XVIII Krajowej i IX Międzynarodowej Konferencji
Metrologia w Technikach Wytwarzania

organizowanej z okazji

Jubileuszu 50. lat pracy naukowo-dydaktycznej
w Politechnice Świętokrzyskiej

prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak dr hc. (multi)
Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

Kierownik Katedry
dr hab. inż. Krzysztof Stępień, prof. PŚk
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Konferencja odbędzie się w Kielcach, w dniach 14-16 września 2022 r.

* Stopnie i tytuły naukowe zostały przyjęte z bazy danych poprzedniej Konferencji i mogą być już nieaktualne, za co Komitet Organizacyjny z góry przeprasza.